МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ»
(ТУСУР)

УТВЕРЖДАЮ
Директор департамента образования
_____ П.Е. Троян
«19» 12 2018 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ВАКУУМНАЯ И ПЛАЗМЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

Уровень образования: **высшее образование - бакалавриат**
Направление подготовки / специальность: **11.03.04 Электроника и наноэлектроника**
Направленность (профиль) / специализация: **Квантовая и оптическая электроника**
Форма обучения: **очная**
Факультет: **Факультет электронной техники (ФЭТ)**
Кафедра: **Кафедра электронных приборов (ЭП)**
Курс: **3**
Семестр: **5**
Учебный план набора 2019 года

Объем дисциплины и виды учебной деятельности

Виды учебной деятельности	5 семестр	Всего	Единицы
Лекционные занятия	18	18	часов
Практические занятия	18	18	часов
Лабораторные занятия	16	16	часов
Самостоятельная работа	56	56	часов
Общая трудоемкость (включая промежуточную аттестацию)	108	108	часов
	3	3	з.е.

Формы промежуточной аттестация	Семестр
Зачет	5

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Шелупанов А.А.
Должность: Ректор
Дата подписания: 19.12.2018
Уникальный программный ключ:
c53e145e-8b20-45aa-9347-a5e4dbb90e8d

Томск

Согласована на портале № 54138

1. Общие положения

1.1. Цели дисциплины

1. Целью дисциплины является формирование научной основы для осознанного и целенаправленного использования полученных знаний при эксплуатации элементов, приборов и устройств вакуумной и плазменной электроники, а также проектирования электронных схем на их основе.

1.2. Задачи дисциплины

1.˜ Задачей дисциплины является формирование у студентов системы знаний в области физики работы вакуумных и плазменных приборов и устройств, способности строить простейшие физические и математические модели вакуумных и плазменных приборов, применять физико-математический аппарат для расчета и моделирования физических процессов, протекающих в них.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок дисциплин: Б1. Дисциплины (модули).

Индекс дисциплины: Б1.О.19.

Реализуется с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и основной образовательной программой (таблица 3.1):

Таблица 3.1 – Компетенции и индикаторы их достижения

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине
Универсальные компетенции		

Согласована на портале № 54138

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	УК-1.1 .Знает методики сбора и обработки информации, актуальные российские и зарубежные источники информации для решения поставленных задач, а также методы системного анализа	Знает методики поиска и сбора информации для решения поставленных задач, а также методы системного анализа
	УК-1.2 .Умеет применять методики поиска, сбора и обработки информации, осуществлять критический анализ и синтез информации, полученной из разных источников	Умеет применять методики поиска и обработки информации. Применять системный подход для решения поставленных задач.
	УК-1.3 .Владеет методами поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации, методикой системного подхода для решения поставленных задач; способен генерировать различные варианты решения поставленных задач	Владеет методами поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации, методикой системного подхода для решения поставленных задач; способен генерировать различные варианты решения поставленных задач
Общепрофессиональные компетенции		
ОПК-4. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности	ОПК-4.1 .Знает приемы, способы и методы применения вычислительной техники при выполнении функции сбора, хранения, обработки, передачи и использования данных	Знает приемы, способы и методы применения современных информационных технологий.
	ОПК-4.2 .Умеет работать с информацией в глобальных компьютерных сетях	Умеет использовать современные информационные технологии в глобальных компьютерных сетях.
	ОПК-4.3 .Владеет практическими навыками решения задач профессиональной деятельности с использованием информационных технологий	Владеет практическими навыками работы современных информационных технологий. Может использовать их для решения задач профессиональной деятельности в области вакуумной и плазменной электроники.
Профессиональные компетенции		

Согласована на портале № 54138

ПКР-5. Способен строить простейшие физические и математические модели приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения, а также использовать стандартные программные средства их компьютерного моделирования	ПКР-5.1 .Умеет строить физические и математические модели модулей, узлов, блоков.	Умеет строить простейшие физические и математические модели приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники.
	ПКР-5.2 .Владеет навыками компьютерного моделирования.	Владеет навыками компьютерного моделирования приборов электроники и наноэлектроники.

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 академических часов.

Распределение трудоемкости дисциплины по видам учебной деятельности представлено в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности

Виды учебной деятельности	Всего часов	Семестры
		5 семестр
Контактная аудиторная работа обучающихся с преподавателем, всего	52	52
Лекционные занятия	18	18
Практические занятия	18	18
Лабораторные занятия	16	16
Самостоятельная работа обучающихся, в т.ч. контактная внеаудиторная работа обучающихся с преподавателем, всего	56	56
Подготовка к зачету	8	8
Подготовка к тестированию	11	11
Подготовка к устному опросу / собеседованию	13	13
Подготовка к защите отчета по лабораторной работе	6	6
Подготовка к контрольной работе	2	2
Подготовка к лабораторной работе, написание отчета	5	5
Выполнение практического задания	5	5
Написание отчета по лабораторной работе	6	6
Общая трудоемкость (в часах)	108	108
Общая трудоемкость (в з.е.)	3	3

5. Структура и содержание дисциплины

5.1. Разделы (темы) дисциплины и виды учебной деятельности

Структура дисциплины по разделам (темам) и видам учебной деятельности приведена в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Разделы (темы) дисциплины и виды учебной деятельности

Согласована на портале № 54138

Названия разделов (тем) дисциплины	Лек. зан., ч	Прак. зан., ч	Лаб. раб.	Сам. раб., ч	Всего часов (без экзамена)	Формируемые компетенции
5 семестр						
1 Эмиссионная электроника	7	10	12	22	51	УК-1, ПКР-5, ОПК-4
2 Электронный поток	2	-	-	5	7	УК-1, ОПК-4
3 Управление электронными потоками	2	6	-	10	18	УК-1, ОПК-4, ПКР-5
4 Основные свойства плазмы	2	2	4	10	18	УК-1, ОПК-4, ПКР-5
5 Методы измерений параметров плазмы	1	-	-	3	4	УК-1, ОПК-4, ПКР-5
6 Применение плазмы	2	-	-	3	5	УК-1, ОПК-4, ПКР-5
7 Элементарные процессы в плазме	2	-	-	3	5	УК-1, ОПК-4, ПКР-5
Итого за семестр	18	18	16	56	108	
Итого	18	18	16	56	108	

5.2. Содержание разделов (тем) дисциплины

Содержание разделов (тем) дисциплины (в т.ч. по лекциям) приведено в таблице 5.2.

Таблица 5.2 – Содержание разделов (тем) дисциплины (в т.ч. по лекциям)

Названия разделов (тем) дисциплины	Содержание разделов (тем) дисциплины (в т.ч. по лекциям)	Трудоемкость (лекционные занятия), ч	Формируемые компетенции
5 семестр			
1 Эмиссионная электроника	Основы электронной теории твердого тела. Энергетические зоны в кристалле. Движение электронов в кристалле. Статистика электронов в твердом теле. Электропроводность металлов и полупроводников. Контактная разность потенциалов. Поверхностный потенциальный барьер.	7	УК-1, ПКР-5
	Итого	7	

Согласована на портале № 54138

2 Электронный поток	Электронный поток, его формирование и транспортировка, интенсивные и неинтенсивные, релятивистские и нерелятивистские электронные потоки, способы формирования электронных потоков различной интенсивности (электронные пушки и прожекторы), транспортировка электронного потока и способы ограничения его поперечных размеров. Преобразование энергии электронного потока в другие виды энергии, способы, основанные на взаимодействии с внешними электромагнитными полями, энергетический эффект взаимодействия. Способы, основанные на взаимодействии с твердыми телами и структурами, эффекты взаимодействия (катодолюминесценция, катодоусиление, рентгеновское излучение, нагрев). Примеры использования в приборах вакуумной электроники.	2	УК-1, ОПК-4
	Итого	2	
3 Управление электронными потоками	Управление электронными потоками. Электрические и магнитные способы управления плотностью и скоростью электронов. Квазистатические и динамические способы управления. Примеры использования в приборах вакуумной электроники	2	УК-1, ОПК-4, ПКР-5
	Итого	2	
4 Основные свойства плазмы	Типы газовых разрядов. Общие свойства плазмы. Радиус Дебая. Квазинейтральность плазмы. Классификация плазмы. Электропроводность плазмы. Явления переноса. Плазма в магнитном поле. Колебания. Неустойчивости и эмиссионные свойства плазмы	2	УК-1, ОПК-4, ПКР-5
	Итого	2	
5 Методы измерений параметров плазмы	Излучения плазмы. Методы ускорения плазменных потоков. Диагностика параметров плазмы. Зондовый метод диагностики. Одиночный зонд. Двойной зонд. Эмиссионный зонд. Методы СВЧ и лазерной диагностики плазмы	1	УК-1, ОПК-4, ПКР-5
	Итого	1	
6 Применение плазмы	Применение плазмы в электронике. Плазменные источники ионов газов и металлов. Плазменные источники электрометаллов. Плазменные генераторы и ускорители	2	УК-1, ОПК-4, ПКР-5
	Итого	2	

Согласована на портале № 54138

7 Элементарные процессы в плазме	Ионизованный газ и плазма. Элементарные процессы в плазме и на пограничных поверхностях. Основные методы генерации плазмы. Модели для описания свойств плазмы. Эффективные сечения взаимодействия. Кулоновские столкновения. Неупругие столкновения в плазме первого и второго рода. Перезарядка. Рекомбинация заряженных частиц. Движение заряженных частиц в плазме. Дрейфовое и направленное движение заряженных частиц.	2	УК-1, ОПК-4, ПКР-5
	Итого	2	
Итого за семестр		18	
Итого		18	

5.3. Практические занятия (семинары)

Наименование практических занятий (семинаров) приведено в таблице 5.3.

Таблица 5.3 – Наименование практических занятий (семинаров)

Названия разделов (тем) дисциплины	Наименование практических занятий (семинаров)	Трудоемкость, ч	Формируемые компетенции
5 семестр			
1 Эмиссионная электроника	Эмиссия заряженных частиц с поверхности твердого тела	10	УК-1, ОПК-4, ПКР-5
	Итого	10	
3 Управление электронными потоками	Движение заряженных частиц в электрическом и магнитном полях	6	УК-1, ОПК-4, ПКР-5
	Итого	6	
4 Основные свойства плазмы	Зондовая диагностика плазмы	2	УК-1, ОПК-4, ПКР-5
	Итого	2	
Итого за семестр		18	
Итого		18	

5.4. Лабораторные занятия

Наименование лабораторных работ приведено в таблице 5.4.

Таблица 5.4 – Наименование лабораторных работ

Названия разделов (тем) дисциплины	Наименование лабораторных работ	Трудоемкость, ч	Формируемые компетенции
5 семестр			
1 Эмиссионная электроника	Исследование термоэлектронной эмиссии. Исследование фотоэлектронной эмиссии. Исследование вторичной электронной эмиссии	12	УК-1, ОПК-4, ПКР-5
	Итого	12	
4 Основные свойства плазмы	Проверка закона подобия разрядов (закон Пашена)	4	УК-1, ОПК-4, ПКР-5
	Итого	4	
Итого за семестр		16	

Согласована на портале № 54138

Итого	16	

5.5. Курсовой проект / курсовая работа

Не предусмотрено учебным планом

5.6. Самостоятельная работа

Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции представлены в таблице 5.6.

Таблица 5.6 – Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции

Названия разделов (тем) дисциплины	Виды самостоятельной работы	Трудоемкость, ч	Формируемые компетенции	Формы контроля
5 семестр				
1 Эмиссионная электроника	Подготовка к зачету	2	УК-1, ОПК-4, ПКР-5	Зачёт
	Подготовка к тестированию	2	УК-1, ОПК-4, ПКР-5	Тестирование
	Подготовка к устному опросу / собеседованию	2	УК-1, ПКР-5	Устный опрос / собеседование
	Подготовка к защите отчета по лабораторной работе	6	УК-1, ПКР-5	Защита отчета по лабораторной работе
	Подготовка к контрольной работе	2	УК-1, ОПК-4, ПКР-5	Контрольная работа
	Подготовка к лабораторной работе, написание отчета	4	УК-1, ОПК-4, ПКР-5	Лабораторная работа
	Выполнение практического задания	2	УК-1, ОПК-4, ПКР-5	Практическое задание
	Написание отчета по лабораторной работе	2	УК-1, ОПК-4, ПКР-5	Отчет по лабораторной работе
	Итого	22		
2 Электронный поток	Подготовка к зачету	1	УК-1, ОПК-4	Зачёт
	Подготовка к тестированию	1	УК-1, ОПК-4	Тестирование
	Подготовка к устному опросу / собеседованию	3	УК-1, ОПК-4	Устный опрос / собеседование
	Итого	5		
3 Управление электронными потоками	Подготовка к зачету	1	УК-1, ОПК-4, ПКР-5	Зачёт
	Выполнение практического задания	3	УК-1, ОПК-4, ПКР-5	Практическое задание
	Подготовка к тестированию	3	УК-1, ОПК-4, ПКР-5	Тестирование
	Подготовка к устному опросу / собеседованию	3	УК-1, ОПК-4, ПКР-5	Устный опрос / собеседование
	Итого	10		

Согласована на портале № 54138

4 Основные свойства плазмы	Подготовка к зачету	1	УК-1, ОПК-4, ПКР-5	Зачёт
	Подготовка к лабораторной работе, написание отчета	1	УК-1, ОПК-4, ПКР-5	Лабораторная работа
	Подготовка к тестированию	2	УК-1, ОПК-4, ПКР-5	Тестирование
	Подготовка к устному опросу / собеседованию	2	УК-1, ОПК-4, ПКР-5	Устный опрос / собеседование
	Написание отчета по лабораторной работе	4	УК-1, ОПК-4, ПКР-5	Отчет по лабораторной работе
	Итого	10		
5 Методы измерений параметров плазмы	Подготовка к зачету	1	УК-1, ОПК-4, ПКР-5	Зачёт
	Подготовка к тестированию	1	УК-1, ОПК-4, ПКР-5	Тестирование
	Подготовка к устному опросу / собеседованию	1	УК-1, ОПК-4, ПКР-5	Устный опрос / собеседование
	Итого	3		
6 Применение плазмы	Подготовка к зачету	1	УК-1, ОПК-4, ПКР-5	Зачёт
	Подготовка к тестированию	1	УК-1, ОПК-4, ПКР-5	Тестирование
	Подготовка к устному опросу / собеседованию	1	УК-1, ОПК-4, ПКР-5	Устный опрос / собеседование
	Итого	3		
7 Элементарные процессы в плазме	Подготовка к зачету	1	УК-1, ОПК-4, ПКР-5	Зачёт
	Подготовка к тестированию	1	УК-1, ОПК-4, ПКР-5	Тестирование
	Подготовка к устному опросу / собеседованию	1	УК-1, ОПК-4, ПКР-5	Устный опрос / собеседование
	Итого	3		
Итого за семестр		56		
Итого		56		

5.7. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов учебной деятельности

Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов учебной деятельности представлено в таблице 5.7.

Таблица 5.7 – Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий

Формируемые компетенции	Виды учебной деятельности				Формы контроля
	Лек. зан.	Прак. зан.	Лаб. раб.	Сам. раб.	

Согласована на портале № 54138

ОПК-4	+	+	+	+	Зачёт, Контрольная работа, Устный опрос / собеседование, Лабораторная работа, Практическое задание, Тестирование, Отчет по лабораторной работе
ПКР-5	+	+	+	+	Зачёт, Защита отчета по лабораторной работе, Контрольная работа, Устный опрос / собеседование, Лабораторная работа, Практическое задание, Тестирование, Отчет по лабораторной работе
УК-1	+	+	+	+	Зачёт, Защита отчета по лабораторной работе, Контрольная работа, Устный опрос / собеседование, Лабораторная работа, Практическое задание, Тестирование, Отчет по лабораторной работе

6. Рейтинговая система для оценки успеваемости обучающихся

6.1. Балльные оценки для форм контроля

Балльные оценки для форм контроля представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Балльные оценки

Формы контроля	Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра	Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ	Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра	Всего за семестр
5 семестр				
Зачёт	4	5	6	15
Защита отчета по лабораторной работе	2	3	5	10
Контрольная работа	3	4	5	12
Устный опрос / собеседование	3	3	5	11
Лабораторная работа	3	3	5	11
Практическое задание	3	4	6	13
Тестирование	4	4	6	14
Отчет по лабораторной работе	4	4	6	14
Итого максимум за период	26	30	44	100
Нарастающим итогом	26	56	100	100

6.2. Пересчет баллов в оценки за текущий контроль

Пересчет баллов в оценки за текущий контроль представлен в таблице 6.2.

Таблица 6.2 – Пересчет баллов в оценки за текущий контроль

Баллы на дату текущего контроля	Оценка
≥ 90% от максимальной суммы баллов на дату ТК	5
От 70% до 89% от максимальной суммы баллов на дату ТК	4
От 60% до 69% от максимальной суммы баллов на дату ТК	3
< 60% от максимальной суммы баллов на дату ТК	2

6.3. Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

Согласована на портале № 54138

Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку представлен в таблице 6.3.

Таблица 6.3 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

Оценка	Итоговая сумма баллов, учитывает успешно сданный экзамен	Оценка (ECTS)
5 (отлично) (зачтено)	90 – 100	A (отлично)
4 (хорошо) (зачтено)	85 – 89	B (очень хорошо)
	75 – 84	C (хорошо)
	70 – 74	D (удовлетворительно)
3 (удовлетворительно) (зачтено)	65 – 69	
	60 – 64	E (посредственно)
2 (неудовлетворительно) (не зачтено)	Ниже 60 баллов	F (неудовлетворительно)

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

7.1. Основная литература

1. Вакуумная и плазменная электроника: Учебное пособие / А. И. Аксенов, Е. М. Окс, А. Ф. Злобина - 2018. 165 с. [Электронный ресурс]: — Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/7236.

2. Сушков А.Д. Вакуумная электроника. Физико-технические основы : учебное пособие для вузов - СПб. : Лань, 2004. - 462 с. (наличие в библиотеке ТУСУР - 37 экз.).

7.2. Дополнительная литература

1. Соболев В.Д. Физические основы электронной техники: Учебник для ВУЗов.- М.: Высшая школа, 1979. – 448 с. (наличие в библиотеке ТУСУР - 42 экз.).

2. Фридрихов С.А., Мовнин С.Н. Физические основы электронной техники: Учебник для ВУЗов .-М.: Высшая школа, 1982. – 608 с. (наличие в библиотеке ТУСУР - 18 экз.).

3. Агеев, И. М. Физические основы электроники и наноэлектроники : учебное пособие / И. М. Агеев. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 324 с. [Электронный ресурс]: — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/131007 .

4. Голант, В. Е. Основы физики плазмы : учебное пособие / В. Е. Голант, А. П. Жилинский, И. Е. Сахаров. — 2-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. [Электронный ресурс]: — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/167879 .

7.3. Учебно-методические пособия

7.3.1. Обязательные учебно-методические пособия

1. Вакуумная и плазменная электроника: Методические указания к лабораторным работам / А. И. Аксенов - 2018. 82 с. [Электронный ресурс]: — Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/7238.

2. Вакуумная и плазменная электроника: Методические указания к практическим занятиям / А. И. Аксенов - 2018. 39 с. [Электронный ресурс]: — Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/7237.

3. Вакуумная и плазменная электроника: Методические указания по самостоятельной работе / А. И. Аксенов - 2018. 18 с. [Электронный ресурс]: — Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/7239.

7.3.2. Учебно-методические пособия для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Учебно-методические материалы для самостоятельной и аудиторной работы обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации.

Для лиц с нарушениями зрения:

– в форме электронного документа;

Согласована на портале № 54138

– в печатной форме увеличенным шрифтом.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в форме электронного документа;
– в печатной форме.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в форме электронного документа;
– в печатной форме.

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. При изучении дисциплины рекомендуется обращаться к современным базам данных, информационно-справочным и поисковым системам, к которым у ТУСУРа открыт доступ: https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh.

8. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины

8.1. Материально-техническое и программное обеспечение для лекционных занятий

Для проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используется учебная аудитория с достаточным количеством посадочных мест для учебной группы, оборудованная доской и стандартной учебной мебелью. Имеются мультимедийное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по лекционным разделам дисциплины.

8.2. Материально-техническое и программное обеспечение для практических занятий

Учебная лаборатория: учебная аудитория для проведения занятий практического типа, учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа, помещение для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), помещение для проведения групповых и индивидуальных консультаций; 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 74, 110 ауд.

Описание имеющегося оборудования:
- Лабораторные стенды (6 шт.);
- Измерительные приборы;
- Доска магнитно-маркерная;
- Оптическая скамья ОСК-4;
- Помещение для хранения учебного оборудования;
- Комплект специализированной учебной мебели;
- Рабочее место преподавателя.

8.3. Материально-техническое и программное обеспечение для лабораторных работ

Учебная лаборатория: учебная аудитория для проведения занятий практического типа, учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа, помещение для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), помещение для проведения групповых и индивидуальных консультаций; 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 74, 110 ауд.

Описание имеющегося оборудования:
- Лабораторные стенды (6 шт.);
- Измерительные приборы;
- Доска магнитно-маркерная;
- Оптическая скамья ОСК-4;
- Помещение для хранения учебного оборудования;
- Комплект специализированной учебной мебели;
- Рабочее место преподавателя.

8.4. Материально-техническое и программное обеспечение для самостоятельной работы

Для самостоятельной работы используются учебные аудитории (компьютерные классы),

Согласована на портале № 54138

расположенные по адресам:

- 634050, Томская область, г. Томск, Ленина проспект, д. 40, 233 ауд.;
- 634045, Томская область, г. Томск, ул. Красноармейская, д. 146, 201 ауд.;
- 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 47, 126 ауд.;
- 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 74, 207 ауд.

Описание имеющегося оборудования:

- учебная мебель;
- компьютеры;
- компьютеры подключены к сети «Интернет» и обеспечивают доступ в электронную информационно-образовательную среду ТУСУРа.

Перечень программного обеспечения:

- Microsoft Windows;
- OpenOffice;
- Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;
- 7-Zip;
- Google Chrome.

8.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Освоение дисциплины лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения.

При занятиях с обучающимися с **нарушениями слуха** предусмотрено использование звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других технических средств приема/передачи учебной информации в доступных формах, мобильной системы преподавания для обучающихся с инвалидностью, портативной индукционной системы. Учебная аудитория, в которой занимаются обучающиеся с нарушением слуха, оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной доской, мультимедийной системой.

При занятиях с обучающимися с **нарушениями зрения** предусмотрено использование в лекционных и учебных аудиториях возможности просмотра удаленных объектов (например, текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для комфортного просмотра.

При занятиях с обучающимися с **нарушениями опорно-двигательного аппарата** используются альтернативные устройства ввода информации и другие технические средства приема/передачи учебной информации в доступных формах, мобильной системы обучения для людей с инвалидностью.

9. Оценочные материалы и методические рекомендации по организации изучения дисциплины

9.1. Содержание оценочных материалов для текущего контроля и промежуточной аттестации

Для оценки степени сформированности и уровня освоения закрепленных за дисциплиной компетенций используются оценочные материалы, представленные в таблице 9.1.

Таблица 9.1 – Формы контроля и оценочные материалы

Названия разделов (тем) дисциплины	Формируемые компетенции	Формы контроля	Оценочные материалы (ОМ)

Согласована на портале № 54138

1 Эмиссионная электроника	УК-1, ПКР-5, ОПК-4	Зачёт	Перечень вопросов для зачета
		Защита отчета по лабораторной работе	Примерный перечень вопросов для защиты лабораторных работ
		Контрольная работа	Примерный перечень вариантов (заданий) контрольных работ
		Устный опрос / собеседование	Примерный перечень вопросов для устного опроса / собеседования
		Лабораторная работа	Темы лабораторных работ
		Практическое задание	Темы практических заданий
		Тестирование	Примерный перечень тестовых заданий
		Отчет по лабораторной работе	Темы лабораторных работ
2 Электронный поток	УК-1, ОПК-4	Зачёт	Перечень вопросов для зачета
		Устный опрос / собеседование	Примерный перечень вопросов для устного опроса / собеседования
		Тестирование	Примерный перечень тестовых заданий
3 Управление электронными потоками	УК-1, ОПК-4, ПКР-5	Зачёт	Перечень вопросов для зачета
		Устный опрос / собеседование	Примерный перечень вопросов для устного опроса / собеседования
		Практическое задание	Темы практических заданий
		Тестирование	Примерный перечень тестовых заданий
4 Основные свойства плазмы	УК-1, ОПК-4, ПКР-5	Зачёт	Перечень вопросов для зачета
		Устный опрос / собеседование	Примерный перечень вопросов для устного опроса / собеседования
		Лабораторная работа	Темы лабораторных работ
		Тестирование	Примерный перечень тестовых заданий
		Отчет по лабораторной работе	Темы лабораторных работ
5 Методы измерений параметров плазмы	УК-1, ОПК-4, ПКР-5	Зачёт	Перечень вопросов для зачета
		Устный опрос / собеседование	Примерный перечень вопросов для устного опроса / собеседования
		Тестирование	Примерный перечень тестовых заданий
6 Применение плазмы	УК-1, ОПК-4, ПКР-5	Зачёт	Перечень вопросов для зачета
		Устный опрос / собеседование	Примерный перечень вопросов для устного опроса / собеседования
		Тестирование	Примерный перечень тестовых заданий
7 Элементарные процессы в плазме	УК-1, ОПК-4, ПКР-5	Зачёт	Перечень вопросов для зачета
		Устный опрос / собеседование	Примерный перечень вопросов для устного опроса / собеседования
		Тестирование	Примерный перечень тестовых заданий

Согласована на портале № 54138

Шкала оценки сформированности отдельных планируемых результатов обучения по дисциплине приведена в таблице 9.2.

Таблица 9.2 – Шкала оценки сформированности планируемых результатов обучения по дисциплине

Оценка	Баллы за ОМ	Формулировка требований к степени сформированности планируемых результатов обучения		
		знать	уметь	владеть
2 (неудовлетворительно)	< 60% от максимальной суммы баллов	отсутствие знаний или фрагментарные знания	отсутствие умений или частично освоенное умение	отсутствие навыков или фрагментарные применение навыков
3 (удовлетворительно)	от 60% до 69% от максимальной суммы баллов	общие, но не структурированные знания	в целом успешно, но не систематически осуществляемое умение	в целом успешное, но не систематическое применение навыков
4 (хорошо)	от 70% до 89% от максимальной суммы баллов	сформированные, но содержащие отдельные проблемы знания	в целом успешное, но содержащие отдельные пробелы умение	в целом успешное, но содержащие отдельные пробелы применение навыков
5 (отлично)	≥ 90% от максимальной суммы баллов	сформированные систематические знания	сформированное умение	успешное и систематическое применение навыков

Шкала комплексной оценки сформированности компетенций приведена в таблице 9.3.

Таблица 9.3 – Шкала комплексной оценки сформированности компетенций

Оценка	Формулировка требований к степени компетенции
2 (неудовлетворительно)	Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале или Знать на уровне **ориентирования**, представлений. Обучающийся знает основные признаки или термины изучаемого элемента содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам, узнает в текстах, изображениях или схемах и знает, к каким источникам нужно обращаться для более детального его усвоения.
3 (удовлетворительно)	Знать и уметь на **репродуктивном** уровне. Обучающихся знает изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях.
4 (хорошо)	Знать, уметь, владеть на **аналитическом** уровне. Зная на репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы развития и особенности для разных объектов усвоения.

Согласована на портале № 54138

5 (отлично)	Знать, уметь, владеть на **системном** уровне. Обучающийся знает изученный элемент содержания системно, произвольно и доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости между этим элементом и другими элементами содержания дисциплины, его значимость в содержании дисциплины.

9.1.1. Примерный перечень тестовых заданий

1. Что такое эффективность катода ?
   Отношение тока эмиссии катода к мощности, затрачиваемой на его нагрев.
   Зависимость тока эмиссии от коэффициента лучеиспускания катода.
   Отношение тока накала катода к мощности, затрачиваемой на его нагрев.
2. От чего зависит допустимая плотность катодного тока ?
   Только от материала катода.
   Только от материала активирующего слоя.
   От материалов катода и активирующего слоя.
3. Явление Эффект Шотки – что это ?
   Увеличение тока эмиссии за счет изменения направления скорости электрона в кристалле.
   Увеличение тока эмиссии при наложении внешнего электрического поля.
   Уменьшение тока эмиссии при наложении внешнего электрического поля.
4. Назовите основную характеристику катода
   Зависимость тока эмиссии от температуры катода.
   Зависимость тока эмиссии от способа нагрева катода.
   Зависимость тока эмиссии от размеров катода.
5. Для каких катодов применяется параметр допустимая плотность катодного тока ?
   Только для неактивированных катодов.
   Только для активированных катодов.
   Для всех типов катодов.
6. Какой эффект лежит в основе электростатической эмиссии?
   Эффект Столетова.
   Эффект Эйнштейна.
   Эффект Шотки.
7. В чем основное отличие пленочных катодов от полупроводниковых ?
   В эффективности катода.
   Значениях рабочей температуры.
   В толщине наносимого слоя.
8. Что такое вторичная электрон-электронная эмиссия?
   Эмиссия электронов из твердого тела под воздействием потока фотонов.
   Эмиссия электронов из твердого тела под воздействием потока ускоренных ионов.
   Эмиссия электронов из твердого тела под воздействием потока ускоренных электронов.
9. Как влияет внешнее электрическое поле на ток термоэмиссии ?
   Уменьшает.
   Не влияет.
   Увеличивает.
10. Назовите наиболее распространенный тип полупроводникового катода.
    Борид лантановый катод.
    Карбидированный катод.
    Оксидный катод.

9.1.2. Перечень вопросов для зачета

1. Термоэлектронная, автоэлектронная, взрывная, вторично- -электронная, фотоэлектронная эмиссия.

Согласована на портале № 54138

2. Основы электронной теории твердого тела.
3. Формирование и транспортировка электронных потоков.
4. Электрические и магнитные способы управления плотностью и скоростью электронов.
5. Ионизованный газ и плазма. Основные методы генерации плазмы. Типы газовых разрядов.
6. Эмиссионные свойства плазмы. Диагностика параметров плазмы. Применение плазмы в электронике.

9.1.3. Примерный перечень вопросов для защиты лабораторных работ

1. Запишите основное уравнение термоэлектронной эмиссии.
2. Нарисуйте распределение вторичных электронов по энергиям.
3. Запишите закон сохранения энергии для фотоэлектронной эмиссии.
4. Назовите и дайте краткую характеристику газовых разрядов
5. Тлеющий разряд.

9.1.4. Примерный перечень вариантов (заданий) контрольных работ

1. Вольфрамовый термокатод имеет температуру 2700 К, эффективную работу выхода 3,5эВ. Определить плотность тока термоэмиссии (А/м2), если D=0,95.
   Какой станет плотность тока термоэмиссии (смотри первую задачу), если между катодом и анодом проложили напряжение Ua=1кВ, расстояние между электродами 1см.
2. Какой станет плотность тока термоэмиссии (смотри первую задачу), если напряженность электрического поля станет равной нулю?
   Монохроматический пучок света обеспечивает с фотокатода ток фотоэмиссии 1мкА, при этом К=1мкА/Лм. Чему равен световой поток, как изменится энергия электрона, если число фотонов в потоке уменьшить в 2 раза?
3. Определить величину тока термоэмиссии с фотокатода площадью 20 квадратных сантиметров, если эффективная работа выхода равна 0,5эВ, а Т=23 градуса Цельсия.
   Как изменится эффективная работа выхода кристалла катода, если между катодом и анодом приложено U=80кВ, dак=0,2см?
   Электронный поток облучает электрод при этом коэффициент вторичной эмиссии равен 2, а ток во внешней цепи электрода 1МА. Как изменится этот ток, если коэффицмент вторичной эмиссии увеличить до 4?
4. При какой напряженности электрического поля можно получить плотность тока 500А/м2, если вольфрамовый катод имеет температуру 2400К? (эффективная работа выхода =3,52эВ, D=0,98).
   На сколько электрон-вольт (задача 1) уменьшится при этом работа выхода?
   На фотокатод с эффективной работой выхода =1эВ падает монохроматический поток света, под действием которого вылетают в вакуум электроны со скоростью 600км/с. Определить длину волны падающего пучка света.
5. На металлическую пластину падает пучок первичных электронов (Ie=1мА), при этом коэффициент вторичной эмиссии 2. Какой ток протекает в электрической цепи, соединяющей пластину с источником питания?
   Вычислите энергию фотонов, если длина волны 0,2557мкм. Определите скорость электронов, выбиваемых этими фотонами, если эффективная работа выхода =1,81эВ.

9.1.5. Примерный перечень вопросов для устного опроса / собеседования

1. Использование электронных потоков в приборах вакуумной электроники.
2. Управление электронными потоками.
3. Основные методы генерации плазмы .
4. Типы газовых разрядов, явления переноса .
5. Диагностика плазмы.

9.1.6. Темы лабораторных работ

Согласована на портале № 54138

1. Исследование термоэлектронной эмиссии. Исследование фотоэлектронной эмиссии. Исследование вторичной электронной эмиссии
2. Проверка закона подобия разрядов (закон Пашена)

9.1.7. Темы практических заданий

1. Эмиссия заряженных частиц с поверхности твердого тела
2. Движение заряженных частиц в электрическом и магнитном полях

9.2. Методические рекомендации

Учебный материал излагается в форме, предполагающей самостоятельное мышление студентов, самообразование. При этом самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего учебного процесса.

Начать изучение дисциплины необходимо со знакомства с рабочей программой, списком учебно-методического и программного обеспечения. Самостоятельная работа студента включает работу с учебными материалами, выполнение контрольных мероприятий, предусмотренных учебным планом.

В процессе изучения дисциплины для лучшего освоения материала необходимо регулярно обращаться к рекомендуемой литературе и источникам, указанным в учебных материалах; пользоваться через кабинет студента на сайте Университета образовательными ресурсами электронно-библиотечной системы, а также общедоступными интернет-порталами, содержащими научно-популярные и специализированные материалы, посвященные различным аспектам учебной дисциплины.

При самостоятельном изучении тем следуйте рекомендациям:

– чтение или просмотр материала осуществляйте со скоростью, достаточной для индивидуального понимания и освоения материала, выделяя основные идеи; на основании изученного составить тезисы. Освоив материал, попытаться соотнести теорию с примерами из практики;

– если в тексте встречаются незнакомые или малознакомые термины, следует выяснить их значение для понимания дальнейшего материала;

– осмысливайте прочитанное и изученное, отвечайте на предложенные вопросы.

Студенты могут получать индивидуальные консультации, в т.ч. с использованием средств телекоммуникации.

По дисциплине могут проводиться дополнительные занятия, в т.ч. в форме вебинаров. Расписание вебинаров и записи вебинаров публикуются в электронном курсе / электронном журнале по дисциплине.

9.3. Требования к оценочным материалам для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусмотрены дополнительные оценочные материалы, перечень которых указан в таблице 9.2.

Таблица 9.2 – Дополнительные материалы оценивания для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Категории обучающихся	Виды дополнительных оценочных материалов	Формы контроля и оценки результатов обучения
С нарушениями слуха	Тесты, письменные самостоятельные работы, вопросы к зачету, контрольные работы	Преимущественно письменная проверка
С нарушениями зрения	Собеседование по вопросам к зачету, опрос по терминам	Преимущественно устная проверка (индивидуально)
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	Решение дистанционных тестов, контрольные работы, письменные самостоятельные работы, вопросы к зачету	Преимущественно дистанционными методами

Согласована на портале № 54138

С ограничениями по общемедицинским показаниям	Тесты, письменные самостоятельные работы, вопросы к зачету, контрольные работы, устные ответы	Преимущественно проверка методами, определяющимися исходя из состояния обучающегося на момент проверки

9.4. Методические рекомендации по оценочным материалам для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

– в печатной форме;

– в печатной форме с увеличенным шрифтом;

– в форме электронного документа;

– методом чтения ассистентом задания вслух;

– предоставление задания с использованием сурдоперевода.

Лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

– письменно на бумаге;

– набор ответов на компьютере;

– набор ответов с использованием услуг ассистента;

– представление ответов устно.

Процедура оценивания результатов обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:

– в форме электронного документа;

– в печатной форме увеличенным шрифтом.

Для лиц с нарушениями слуха:

– в форме электронного документа;

– в печатной форме.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

– в форме электронного документа;

– в печатной форме.

При необходимости для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.

Согласована на портале № 54138

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры ЭП
протокол № 73 от «12» 12 2018 г.

СОГЛАСОВАНО:

Должность	Инициалы, фамилия	Подпись
Заведующий выпускающей каф. ЭП	С.М. Шандаров	Согласовано, ab3ff0e2-dc9a-420c-9fb4-5f882facc349
Заведующий обеспечивающей каф. ЭП	С.М. Шандаров	Согласовано, ab3ff0e2-dc9a-420c-9fb4-5f882facc349
Начальник учебного управления	Е.В. Саврук	Согласовано, fa63922b-1fce-4a6a-845d-9ce7670b004c

ЭКСПЕРТЫ:

Доцент, каф. ЭП	А.И. Аксенов	Согласовано, d90d5f87-f1a9-4440-b971-ce4f7e994961
Профессор, каф. ЭП	Л.Н. Орликов	Согласовано, 8afa57b7-3fcf-44bc-922a-3c3f168876e6

РАЗРАБОТАНО:

Доцент, каф. ЭП	А.И. Аксенов	Разработано, d90d5f87-f1a9-4440-b971-ce4f7e994961

Согласована на портале № 54138